

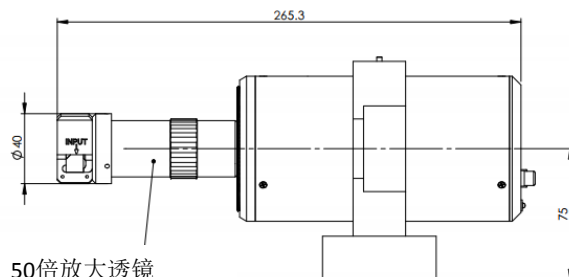
μBeam 高功率分析仪



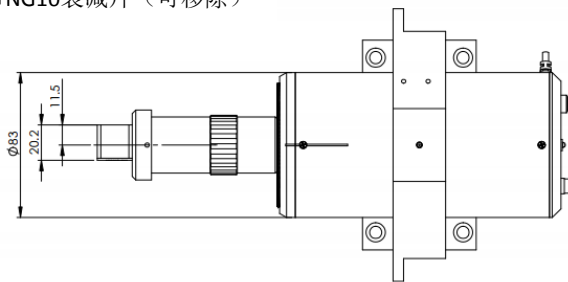
- 可测量最小2微米的微小高功率光斑
- 内置采样器和压缩空气风冷器
- 支持最大25倍放大的高级光学系统
- 分辨率可达1纳米

规格参数

相机类型	1/4英寸制式CCD，像素数 470,000
光谱范围	350 - 1310 纳米
放大倍率	无限远共轭物镜: x50, x20, x5 用户可选.
光斑尺寸及功率大小	2 微米- 1 毫米. 光斑大小 < 5 微米: 最大100瓦. 光斑大小 > 5 微米: 逐渐递增, 最高 1.5 千瓦
光斑搜索特点	系统装备了变焦透镜来进行大范围观察, 以实现光斑快速定位
衰减	内置ND 衰减片和高功率风冷光斑采样器
装配	管状变焦显微镜筒, 装配有M6螺纹的夹具
仪器尺寸	265.3 毫米 (长) x 83 毫米 (直径)
重量	2.7 千克
最大帧率	25 Hz (连续激光)
接口	USB 2.0, windows 7/8/10 (32 & 64 位)
最低硬件要求	处理器i3 1.6 GHz, 4 GB 内存



50倍放大透镜
(齐焦距: 95毫米)
+NG10衰减片 (可移除)



物镜类型	x 5	x 20	x 50
订购信息	μBeamHP-X5	μBeamHP-X20	μBeamHP-X50
最小光斑尺寸	50 微米	10 微米	2 微米
最大功率(@ 最小光斑尺寸)	最大1.5 千瓦	最大500 瓦	最大100 瓦

DUMA OPTRONICS LTD.

网址: <http://www.dumaoptronics.com>

邮箱: sales@duma.co.il

2018年6月